PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 58-061678 (43)Date of publication of application: 12.04.1983

(51)Int.Cl. H01L 31/04

(21)Application number: 56-159395 (71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing: 08.10.1981 (72)Inventor: IIDA HIDEYO

SHIBA NOBUYASU MISHIYUKU TOSHIO

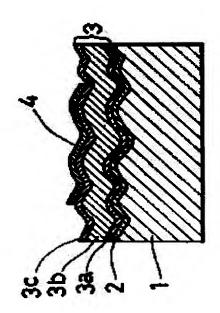
ITO ATSUO

(54) AMORPHOUS SILICON SOLAR BATTERY

(57)Abstract:

PURPOSE: To avoid influence of unevenness of ceramic substrate surface and to improve conversion efficiency by forming the electrode between the ceramic substrate and amorphous Si layer with a transparent film of metal oxide.

CONSTITUTION: The rear side transparent electrodes are formed by the depositing the SnO2, In2O3, SnIn2O4 etc. 2 on the ceramic substrate 1 in the backed surface condition (unevenness of 2 \sim serveral mm) containing Al2O3 of about 90% in the conventional process, the p layer 3b, n layer 3c of the amorphous Si are sequentially precipitated, thereby the surface electrode film 4 of the same material is precipitated in the thickness of $0.05 \sim 0.5 \mu m$. The substrate 1 is formed as thin as 0.2 mm or less or as a light transmissive substrate with high sintering degree. Thereby, the light can be made to irradiate from the substrate side. According to this structure, an ordinary ceramic plate can be used and substrate price can be reduce to about 1/6, with



improvement in conversion coefficient. In addition, the wiring pattern and electrode with small resistance and with large adhesivity can be formed by the thick film printing method on the ceramic substrate. The substrate thus obtained is capable of showing excellent heat proof and thermal conductivity proof characteristic with the ceramic plate intrinsically shows.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭58—61678

⑤Int. Cl.³
H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7021-5F ❸公開 昭和58年(1983)4月12日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

94 計画質シリコン太陽電池

②特

願 昭56-159395

@出

願 昭56(1981)10月8日

②発 明

者 飯田英世 東京都台東区上野1丁目2番12

号太陽誘電株式会社内

⑫発 明 者 柴信康

東京都台東区上野1丁目2番12

号太陽誘電株式会社内

⑫発 明 者 三宿俊雄

東京都台東区上野1丁目2番12号太陽誘電株式会社内

70発 明 者 伊藤厚雄

東京都台東区上野1丁目2番12

号太陽誘電株式会社内

⑪出 願 人 太陽誘電株式会社

東京都台東区上野1丁目2番12

号

⑩代 理 人 弁理士 北村欣一 外2名

明 細 實

1 発明の名称

. 非晶質シリコン太陽電池

2. 特許請求の範囲

セラミック基板上に非晶質シリコン脳を設けた太陽電池にないて、前記セラミック基板と非晶質シリコン層間の電極を金属機化物透明膜としたことを特徴とする非晶質シリコン太陽電池。

& 発明の詳細な説明

た。そとでとれ等の絶縁基板に代つて、蛟近、 セラミツク芸板を用いた太陽電池が挺楽された。 とのものは、第1凶示のようにセラミック基板 (a)上にガラス酸(b)を 50~100 μm 被覆し、次い で裏面電極としてステンレス膜(o)を、災に非晶 似シリコンド(d)としてのp階(d₁)、1層(d₂)及 び n 攤 (da) 並びに例えば ITO 膜の透明電極 (e) を 組次被着したものであり、その基板は、削離耗 性、熱伝導性等に優れているが次のような欠点 がある。すなわち、変換効率を上げるために、 成形時 2~数 μ= 程度の凹凸があるセラミツク基 板にガラス膜を被置し、次いでガラス膜値を研 駄するか又はセラミツク基板を砂雕して後カラ ス膜を被覆しその聚画を平滑化するので、工数 が多くなりコスト高になる。また、基板状側が ガラスで被擬されているため、ガラス基板と同 様、耐熱性がなく厚膜印刷技術を用いて基板面 に 軍強、配線等を形成できない。

本第明はこの先行技術の以上のような欠点を無 くすと共にとれより更に変換効率の優れた非晶

特開昭58-61678(2)

製シリコン太陽電池を提供することをその目的とするもので、セラミック基板上に非晶質シリコン層を設けた太陽電池において、前記セラミック基板と非晶質シリコン層間の電極を金属酸化物透明膜としたことを特徴とする。

すなわち、成形したセラミック基板上に、とれと非晶質シリコン層間の電極として、ステンレス、モリブデン、チタン、タングステン等の金属を被覆する代りに、酸化錫、酸化インジウム等の金属酸化物透明膜を被置させてセラミック基板の凹凸の影響を受けないようにし、太陽電池特性を向上させたことを特徴とする。

この材料の違いにより以上の差異が生する理由は明らかでないが、非晶質シリコン層のp層又は n層が凹凸のあるセラミック基板上の金属電極表面に析出してぞ表面を均一に被援する力すなわち破損力よりも、凹凸の程度が金属電極と同じである金属酸化物透明膜の表面に析出してその表面を被破する破損力の方が優れ、p層又

焼結度が高く透光性の優れたセラミック基板を使用した場合には、この基板側から光を入射させることができ、この場合は透明電極膜(4)は非透光性の金属電極に代えることができる。 以下本発明の実施例を説明する。

夷施例 1

95%のアルミナを主成分とする <math>15mm 角、厚さ 0.5mm の $t \rightarrow 2$ かり 20.5mm の $t \rightarrow 2$ かり 20.5mm の 20.5mm で 20.5mm に 20.5mm の 20.5mm に 20.5mm の 20.5mm の 20.5mm の 20.5mm の 20.5mm に 20.5mm の 20.5mm に 20.5mm の 20.5mm に 20.5mm に 20.5mm の 20.5mm に 20.5mm に

は1層に不完全(例えば薄く)な部分が形成さ れることがないことによると考えられる。 第2図は本発明の非晶質シリコン太陽電池の構 成の説明図であつて、(1)は従来から混成集積回 路用基板として用いられる、アルミナを主成分 (約90%) とする焼成したままの表面状態 (2 ~数=の凹凸)を持つセラミック基板で、との 上にスプレー法、OVD法、電子ビーム森着法、 スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法などにより 似化錫、酸化インジウム、酸化インジウム錫を ど従来透明電極材料として使用されていた被膜 (2)を折出させて裏面電極とし、次いでとの被膜 (2)上に非晶質シリコン層(3)としてp層(5a)、1 18 (3 b) 及び n 層 (3 c) を順次析出させ、最後に光 入射側の電極として酸化インジウム錫、酸化錫、 酸化インジウム等の透明電能膜(4)を 0.05~0.5 μm 程度析出させて太陽電池素子とする。 剛能 非晶質シリコン層の析出順序は五層、1層及び p層の触に変えてもよい。また前記セラミック 据板(1)の厚みを例えば 0.2 m以下に強くしたり、

析出させた。次いでモノシラン (81 H4) のみを用い、膜厚約 5000 Å の 1 層を、続いてモノシラン (81 H4) 化対してホスフィン (PH3) の体観比を 2 % とした混合ガスを用い、膜厚約 1 0 0 Å の n 層をそれぞれグロー放電により 脳次析出させた。 この析出させた時のセラミック基板の温度は 2 5 0 °C、グロー放電に用いる高周波電力は 5 0 w (13.56 MHz)、前配混合ガス及びモノシランガスの圧力は 1 トールであつた。

このようにして得られたアモルファスシリコン脳を250℃に加熱し、5×10⁻⁴トールの嵌業圧の雰囲気でこの層上に電子ビーム蒸溜法によって錫10 重量系を含む酸化インジウム錫を2 mm 角の穴が明いたステンレスマスクを遊して蒸着し、膜厚 3000 Å でシート抵抗約 60 Ω/□の酸化インジウム錫膜(光入射 倒電極)を折出させた。このようにして得た太陽電池にソーラー・シミュレータ(AM-1)の光(80 mw/cd)を照射してその特性を測定した。

との測定結果は開放機覧圧 (Voo) 0,80 V 、短絡

特開昭58-61678(3)

電流 (Jso) 15.1 mA/cml、曲線因子 (FF) 0.61、変換効率(n) 6.0% であつた。

奥施例 2 乃至奥施例 6

実施例1と同じセラミック基板を用い、この 基板の上に電極として金属機化物透明膜を下記 のようにして析出させ、この透明膜上に実施例 1と间じ条件でp、1、n 各層を、更に酸化イン ジウム錫膜(光入射側電極)を限次析出させた。 このようにして待た太陽電池について実施例1 と同じ条件でソーラー・シミュレータの光を照 射してその特性を測定した。

海施例 2

インジウムに対する鯔の重量が10重量が2を2を2のようにした 2000 とより成るペレットを電子ビームによつて加熱 蒸着させ、同時に酸素を2000 トール導入することによつて 2000 に加熱された前記セラミック基板の上に約1 μ =の酸化インジウム鍋(ITO) 膜(シート抵抗約200/200 を析出させた。

との太陽電池の特性は開放端電圧 (Voo) 0.68 V、

ルの雰囲気中で金属インジウムをモリブデンポートより蒸発させ、セラミンク基板の上に約 1 μm の酸化インジウム膜(シート抵抗約 4 Ω)を 析出させた。

この太陽電池の特性は、開放端電圧 (Voc)0.70V、 短絡電流 (Jee) 9.52 mA/cd、曲線因子 (FF) 0.60、変換効率(n) 5.0 % であつた。

比較例1乃至比較例5

下記の基板を用い、この基板の上に電検を下記のようにして折出させ、この電極上に前配各 実施例と同じ条件で p、1、n 名層 を、 更に酸化 インジウム 蝴聫 (光入射側電極) を駆次折出させて太陽電池を作製した。

比較例 1

実施例と同じセラミック基板の上にステンレス (SUS 3 0 4) を ターゲットとして アルゴンガス圧 2 × 1 0 ⁻² トールの 雰囲気 でスパッタリング を 行ない、 1 5 0 °C に 加熱された 前配 セラミック 基板の上に約 1 μ=の ステンレス 鰻 (シート 抵抗約 2 Ω/

グして セラミック基板上に約 1 μ=の酸化インシウム網族 (シート抵抗約 3 Ω/□) を析出させた。 この太陽電池の特性は開放端電圧 (Vos) 0.72 V、 短絡電流 (Jso) 12.2 = A/cd、曲線因子 (FF) 0.59、変換効率(n) 5.0% であつた。

奖施例 5

削記セラミック基板の上に OVD 法により酸化 鰯膜を析出させた。すなわち、 SnO14 と SbO1。 を原料としキャリキーガスとしてアルゴン (Ar) ガス、酸化剤として酸紫ガスを用い、 450℃に 加熱されたセラミック基板の上に約1μmのアン チモンを添加した酸化鰯膜 (シート抵抗約6Ω/

この太陽 電池の特性は、開放端電圧 (Voo) 0.80V、 短絡電流 (Jso) 9.67 mA/cml、曲線因子 (FF) 0.61、変換効率 5.9% であつた。

実施例 6

nu 記セラミック基板の上に真空蒸発法によつて酸化インジウム膜を析出させた。 すなわち、通常の抵抗加熱法によって酸素圧 5×10⁻³トー

融化インジウム解膜を析出させた。 すなわち、

In 01 m ・ 4 Hm 0 と 8 n 0 1m ・ 4 Hm 0 をインジウムに対し 説の重量が 2 重量 5 となるように秤量して後 1 5 の塩酸水溶液に溶解して 1 0 重量 5 濃度の原料 液とし、これを 4 5 0 c に加熱されたセラミック 基板上にスプレーして約 1 μm の酸化インジウム

短絡電流(Jec) 9.80 mA/cd、曲級因子(FF) 0.60、

削配セラミツク基板の上にスプレー法により

変換効率(11) 5.0%であつた。

錫膜(5Ω/□)を析出させた。

との太陽電池の特性は、開放端電圧(Voc)0.72V、 短絡電流(Jac) 12.0 mA/cd、曲線因子(FF)0.6Q、 変換効率(n) 5.2%であつた。

実施例4

削 記セラミック基板の上にスパッタリング法により酸化インジウム鰯族を析出させた。すなわち、インジウムに対し鰯の重盤が10 重量がであるインジウム鰯をターゲットにしてアルゴン圧 5×10⁻¹¹トールの雰囲気中でスパッタリン

特際昭58-G1678(4)

□)を析出させた。

との太陽電池の特性は、開放端電圧 (Voo) 0.22V、 短絡電流 (Jac) 4.2 mA/cd、曲線因子 (FF) 0.19、 変換効率(a) 0.22 % であつた。

比較例2

実施例と同じセラミック基板の上にモリブデン膜を折出させた。すなわち、モリブデンをターゲットとしてアルゴンガス圧 2×10^{-6} トールの雰囲気でスパッタリングを行ない、150 C に加熱されたセラミック基板上に約 $1 \mu m$ のモリブデン膜(シート抵抗約 $1.5 \Omega \text{ C}$)を折出させた。この太陽電池の特性は、開放端電圧(Voc)0.12、短終電流(Jmc) 5.75 mA/cd、曲線因子(FP) 0.12、変換効率(m) 0.07 % であつた。

比較例 3

実施例と同じセラミック基板の上にガラスを100 μm 被覆したグレーズセラミック板(表面の粗さ 0.1 μm)を用い、この上にステンレス膜(レート抵抗約 1Ω/□)を約 1 μm 折出させた。ステンレス膜の折出条件は比較例 1 と同じてあ

S .

この太陽電池の特性は、開放端電圧 (Voc) 0,82V、 短絡電流 (Juo) 7.59 mA/cd、曲線因子 (JPF) 0.54、 変換効率(z) 4.2%であつた。

本発明の実施例1乃至4を比較例1乃至3と対 比すると、下記の表のようになり本発明の変換 効率は約5.0%以上であり先行技術のものの4.2 %より更に向上した。

鍨

	V 0 0 (V)	J#0 (=A/c#)	77	n (%)
奖施例 1	0, 80	15, 1	0. 61	6. 0
• 2	0. 68	9. 8	0, 60	5, 0
, 3	U. 72	1220	0. 60	5. 2
- 4	0, 72	12, 2	0, 59	5, 0
7 5	0.80	9. 67	0. 61	5, 9
* 6	0. 70	9. 52	0. 6.0	5, 0
比較例 1	0, 22	44. 20	0. 19	0. 22
* 2	0, 12	3, 75	0, 12	0. 07
7 3	0. 82	7, 59	0, 54	4, 2

夹施例7

実施例1乃至6で用いた粗さ2月mのセラミック 第板の表面をカーボランダムで故意にあらして15月mの粗さにしたものを用い、実施例1と同じ条件でスプレー法により約1月mのアンチモンを 添加した酸化 解 腰を折出させ、 この酸化 解 しい で 変 施 例1と同じ条件によって 非 品質シリコン 所の p、 1、n 各層を この 取 に 折 出させ、 更 に 酸 化 インジウム 解 膜を 折出させて 太 陽 電 池 を 作 製 し、 実 施 例1と同じ方法で変 換 効率 を 渺 定した。その 結果、 変 換 効率 (u) は 6.0 % であった。

この結果よりセラミック基板の粗さが 2 μmから 1 5 μmと粗くなつても変換効率が低下しないこと、狭宵するとセラミック基板の表面の凹凸の 影響をほとんど回避できることが確められた。 比較例 4

一方、組さ15mmのセラミンク基板の設面に、 実施例1と同じ条件でスパッタリング法により ステンレス膜を約1/mm析出させ、とのステンレ ス膜の上に実施例1と同じ条件で非晶質シリコン層の D、1、n 各層を析出させ、更に優化インシウム膜を析出させて太陽電池を作製し、この変換効率向を測定した結果、 0.02%であつた。すなわち、比較例の変換効率向はセラミック装板の換面が組くなると著しく低下した。

尚、実施例1万至実施例6では、非晶質シリコン層のコ層側から光を入れるようにコ層、1層及びコ層をこの順序でセラミック基板上に折出させたが、コ層側から光を入れるようにコ層、1層及びコ層をこの順序でセラミック基板に折出させても同じ結果が得られることが実験により確められた。

また、実施例 7 では、セラミック裏板と非晶質シリコン層間の電極として 8 m O g 膜のみを示したが、実施例 2 及び実施例 6 で示した他の金属酸化物透明電極材料についても同様の結果が得られた。

更にまた的記実施例では約 1 pm である、セラミック基板と非晶質シリコン 層間の金属銀化物造

特開昭58-61678(5)

少なく且つ密療強度の強い配線パターン及び電 機を基板面に形成でき、セラミック基板本来の 耐熱性、熱伝導性等の優れた特徴を十分に発揮

できる効果を有する。 4. 図面の簡単な説明

新1 図は先に提案された太陽電池の構成説明 図、第2 図は本発明の太陽電池の構成説明図で ある。

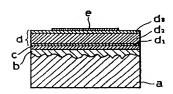
- (1)…セラミツク基板
- (2) …金属酸化物透明膜
- (3) … 非晶質シリコン層
- (4) … … 電 福

特許出顧人 太陽歸電 株式会社 代 理 人 北 村 欣 一 問題 休 2 名

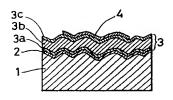
明 電極の 腰厚は、太陽電池の役割をするためにシート抵抗を小さくすることが必要であり厚い方が望ましいが、製造コストの点から 0.2~5μm 程度が実用的な情である。 この 程度の 腰厚の場合シート抵抗は、アンチモンを添加した酸化鍋では 200~2Ω/□であり、酸化インジウム 年酸化インジウム 鍋では 50~1Ω/□程度である。 前述のようにセラミック 基板 個から光を入射させる場合には、シート抵抗と光の透過率の関係からもう少し薄い 0.1~2μm 程度が適当と考えられる。

とのように本発明によるときは、セラミックを 板上に非晶質シリコン層を設けた太陽電池とかに、前記セラミック基板と非晶質シリコン層 でて、前記セラミック基板と非晶質シリコン層 でで、前記セラミック基板と非晶質シリコン層 のセラミックは基板でけるように大幅質池の一番とないでする。 ケレーズを受験効率も向上する。更に、 セラミック基板の表面に先行技術のようにガラス層がないため、厚膜印刷技術によって抵抗が

第 1 図



第2図



手 続 補 正 書(自発)

昭和 年 月 日 57.2.24

特許庁長官級

- 1. 事件の表示 昭和 5 6 年特許願第 1 5 9 3 9 5 号
- 2. 発明の名称

非晶質セリコン太陽電池

補正をする者
 事件との関係 特許出願人

太 陽 銹 電 株式会社

4.代 理 人 東京都権区新権2丁目16番1 ニュー新橋ビル703 6002 弁理士 北 村 欣

8002 升理 士 月 八次 一 電路 503 -- 7 # 1 1 著 (代)

5. の日付昭和 年 月 日

(57. 2.24)

特開昭58-61678(6)

- 6. 補正の対象 明細書の「発明の群細な説明」の欄
- 7. 補正の内容
- (1) 明細書第1頁第17行「700°~850℃」 を「750°~850℃」と補正する。
- (2) 同書第8頁第2行、同頁第14行「変換効率 (n)」を「変換効率(n)」と補正する。
- (3) 同書第 9 頁第 1 6 行「変換効率 5.9 %」を 「変換効率 (n) 5.9 %」と補正する。
- μπ (5) 同審第13頁第18行[13 mm]を「13 μm] と補正する。
- (6) 阿書第12頁の姿の最上摘の一番右の「n(知)」を「n(知)」と補正する。